# УДК 537.86, 537.87

# Многолучевые клистроны с радиальным расположением лучей

## А.В. Галдецкий, Н.А. Голованов

АО «НПП «Исток» им. Шокина»

Аннотация: Рассмотрен новый класс мощных клистронов для ускорительной техники и технические решения, обеспечивающие высокие электрические параметры прибора: кольцевые резонаторы с селекцией мод, электронное зеркало в коллекторе. В результате возможно достижение выходной мощности 26.5 МВт при напряжении питания 58 кВ.

**Ключевые слова:** многолучевой клистрон, электронное зеркало, кольцевой резонатор, селекция мод, реверсная магнитная система.

## 1. Введение

Клистроны не имеют альтернатив в качестве усилителей СВЧ излучения мультимегаваттного уровня для использования в ускорительной технике, медицине, радиолокации и других применениях [1; 2]. При этом повышение выходной мощности традиционных однолучевых клистронов сопровождается ростом напряжения питания до сотен киловольт, что приводит к значительному увеличению длины прибора, требует громоздкой электрической изоляции, мер защиты от ионизирующего излучения. Очевидно, что с ростом мощности для сохранения умеренного напряжения катода необходимо повышать ток электронного потока. В частности, развивается путь повышения выходной мощности при ограниченном напряжении катода за счет увеличения количества лучей (и поперечных размеров области взаимодействия) при сохранении низкого первеанса отдельных лучей [3; 4]. При этом в традиционных многолучевых клистронах (МЛК) с параллельными лучами и тороидальными резонаторами диаметр области взаимодействия (и диаметр катода) не превышает  $\sim \lambda/2$ , где  $\lambda$  – рабочая длина волны, что лимитирует число лучей [5]. В приборах с кольцевыми резонаторами число лучей ограничено сгущением спектра собственных колебаний резонаторов и допустимыми размерами катода. В обоих случаях увеличение токов лучей лимитировано из-за плотного расположения парциальных катодов, недостаточной площади эмиссии и ограничения плотности токоотбора требованиями по долговечности.

Поэтому исследования новых способов повышения мощности клистронов за счет повышения общей площади эмиссии и тока пучков являются актуальной задачей. На это направлены работы по созданию криволинейных пучков [6-9], которые пока не получили развития из-за сложной оптики.

В работе рассмотрен вариант клистрона с радиальным расположением лучей и кольцевыми резонаторами. При этом, в отличие от [10; 11], применены цилиндрических индивидуальные каналы для пучков, что обеспечивает развязку отдельных резонаторов, а парциальные катоды высокочастотную расположены на периферии прибора. В результате появляется возможность существенного увеличения площади эмиссии при сохранении прямолинейности электронных пучков (в отличие от [6-9]), а каждый луч находится на пересечении двух плоскостей симметрии магнитной системы, что существенно облегчает его транспортировку. Перед последним резонатором индивидуальные каналы сливаются, образуя единый кольцевой канал с единым радиальным потоком (Рисунок 1).

# 2. Магнитная и электронно-оптическая системы клистрона

Реверсная магнитная фокусирующая система (Рисунок 1) содержит пять полупериодов (по числу кольцевых резонаторов) с постоянными магнитами из самарий-кобальта КС-25 сечением 25х20 мм. Во всех полюсных наконечниках выполнены индивидуальные отверстия под каналы, кроме последнего, где имеется единый канал под все пучки.



**Рисунок 1.** Схема клистрона в разрезе. Синим и красным цветом обозначены полюса магнитов, серым – полюсные наконечники реверсной фокусирующей системы, желтым – резонаторный блок и коллектор.



Геометрия магнитной системы подбиралась под нужный профиль поля (Рис. 2).

Рисунок 2. Профиль магнитного поля.

Электронные пучки генерируются индивидуальными простыми диодными пушками (Рисунок 3) и распространяются в отдельных каналах вплоть до коллектора, так что достаточно моделировать только один пучок.



Рисунок 3. а) Электронный пучок в парциальной пушке; б) электронный пучок в РПФС.

Параметры оптической системы представлены в Таблице 1.

число лучей	72
ускоряющее напряжение, кВ	58
ток парциального луча, А	11.2
подводимая мощность, МВт	46.7
первеанс на луч, мкА/В3/2	0.8
амплитуда магнитного поля, Гс	1500
число полупериодов МП	5
диаметр эмиттера, мм	10 (18)
плотность токоотбора, А/см2	14 (4.5)

Таблица 1. Параметры оптической системы многолучевого клистрона.

# 3. Резонаторная система

Резонаторный блок состоит из пяти сверхразмерных кольцевых резонаторов (Рисунок 4), работающих на моде H<sub>002</sub>. Расчёт собственных типов колебаний исходной конструкции резонатора демонстрирует густой спектр (Рисунок 5а), который не получается разредить с помощью изменения геометрии или путём внесения в резонансную полость дополнительных элементов.

Предложенная селекция мод основана на том, что для рабочего, аксиальносимметричного типа колебаний азимутальные компоненты токов отсутствуют. Поэтому в резонаторе можно разместить поглощающий материал, закрытый экраном с щелями связи, параллельными радиальным плоскостям резонатора. Это позволяет значительно понизить собственные добротности всех азимутально-несимметричных видов, практически не влияя на добротность рабочего, аксиально-симметричных (Рисунок 5б). Наиболее эффективно разместить щели связи с поглотителем в области максимальных азимутальных токов нерабочих мод. Именно поэтому в конструкцию резонатора введен дополнительный, балластный зазор, и в качестве рабочей моды выбрана мода H<sub>002</sub> (Рисунок 4).



Рисунок 4. а) кольцевой резонатор (вакуумная часть), б) его сечение с полостью для поглотителя.



**Рисунок 5.** Зависимость добротности от частоты первых 100 собственных колебаний кольцевого резонатора при отсутствии поглотителя (а) и с поглотителем (б).

Благодаря предпринятым мерам по селекции мод удалось понизить собственную добротность неаксиальных мод до уровня ~5-25 (при собственной добротности рабочей моды ~4500), что достаточно для стабильной работы клистрона. Аксиальносимметричная нерабочая мода  $H_{001}$  рассмотренным методом селекции не подавляется, но ее частота ~1.8 ГГц находится далеко от рабочей полосы, поэтому она также не влияет на работу клистрона.

# 4. Коллектор

Для распределения радиально направленных отработанных пучков на большую поверхность коллектора необходимо сильное отклоняющее электрическое поле. Оно создается электронным зеркалом – специальным изолированным электродом, потенциал которого формируется за счет токоперехвата пучка в самом начале импульса тока и определяется максимальной энергией электронов (Рисунок ба). В результате удается отклонить траектории электронов более чем на 90° (Рисунок бб). Токовое зеркало создает тормозящее поле на всей поверхности коллектора, подавляя эмиссию вторичных электронов. Доля отраженных электронов составляет ~ 0.1%. Средняя плотность мощности токооседания при скважности 1000 не превышает 200 Вт/см<sup>2</sup> (Рисунок 6в), что оказывается приемлемым для жидкостной системы охлаждения.



**Рисунок 6.** Разрез коллектора с отклоняющим электродом (а), распределение траекторий в коллекторе (б), профиль плотности тепловыделения на стенках коллектора (максимальная величина ~200 BT/см<sup>2</sup>)

#### 4. Расчет пространства взаимодействия

Расчёт пространства взаимодействия электронного потока с полями резонаторной системы проводился в одномерном однолучевом приближении (пучки считались идентичными). Заполнение канала пучком принято равным 60%. В результате оптимизации получены выходные характеристики на центральной частоте, а также рассчитаны распределение фазовых траекторий электронов вдоль пространства взаимодействия клистрона, получено распределение амплитуды первой гармоники тока (Рисунок 7).



**Рисунок** 7. Распределение фазовых траекторий электронов вдоль пространства взаимодействия клистрона (а). Распределение амплитуды первой гармоники тока (б).

Гармоника тока достигает величины 1.6, что позволяет обеспечить в МЛК Sдиапазона СВЧ мощность не менее 26.5 МВт. При этом КПД составляет 57%, а коэффициент усиления 50 дБ при ускоряющем напряжении 58 кВ и токе пучка 11.2 А. Сравнение расчетных параметров рассмотренного клистрона с аналогами приведено в Таблице 2.

	Радиальный клистрон	Прототип №1, КИУ-15	Прототип № 2, КИУ-147А
Рабочая частота $f_0$ , ГГц		2.856	
Напряжение катода <i>U</i> <sub>0</sub> , кВ	58	250	52
Ток на луч <i>I</i> <sub>0</sub> , А	11.2	225	5.8
Суммарный ток $I_{\Sigma}$ , А	806.4	225	230
Парциальный микропервеанс	0.8	1.8	0.5
$p_{\mu 1},\;$ мкА/В $^{1.5}$			
Число лучей	72	1	40
Число резонаторов	5 (кольцевые)	5 (тороидальные)	6 (кольцевые)
Входная мощность <i>Р</i> <sub>вх</sub> , Вт	288	270	60
Выходная мощность <b>Р</b> <sub>вых</sub> , МВт	26.5	24.9	6
КПД, %	57	44	50
Коэффициент усиления К <sub>v</sub> , дБ	50	50	50

Таблица 2. Сопоставление результатов расчёта радиального клистрона с аналогами в S диапазоне

# Заключение

До настоящего времени сверхмощные клистроны для ускорителей строились на основе тороидальных резонаторов (одно- и многолучевых) или многолучевых кольцевых резонаторов с модой E<sub>010</sub>. Во всех случая пучки расположены параллельно оси прибора, что ограничивает площадь эмиссии, общий ток и мощность клистрона. В данной работе рассмотрен новый класс клистронов с радиальным расположением

лучей. Благодаря такой конфигурации, а также новым техническим решениям: селекции мод в кольцевом резонаторе с рабочей модой H<sub>002</sub>, электронному зеркалу в коллекторе, возможно обеспечить высокие параметры клистрона: выходная мощность 26.5 МВт при компактной конструкции, высоком кпд 57%, низком напряжении питания 58 кВ. Возможно дальнейшее повышение кпд и мощности прибора за счет использования более эффективных методов группировки (BAC).

# Список литературы

- 1. Фрейдович И.А., Балабанов А.К., Акимов П.И. и др.: Перспективы развития многолучевых клистронов. //Материалы III Всероссийской научно-технической конференция "Электроника и микроэлектроника СВЧ", г. С-Петербург, 2014 С. 25.
- 2. Борисов Л.М., Гельвич Э.А., Жарый Е.В. и др. Мощные многолучевые электровакуумные усилители СВЧ //Электронная техника, Сер. 1, «СВЧ-техника». 1993 №3. — С. 12-20.
- 3. Балабанов А.К., Косарев Р.А., Фрейдович И.А. и др. Многолучевой клистрон с кольцевыми резонаторами, работающими на виде колебаний Е<sub>0n0</sub>. //Патент Россия № 2015118917, 2015.
- 4. Фрейдович И., Воробьев М. Особенности характеристик кольцевых резонаторов многолучевых клистронов //Электроника. НТБ 1998. № 2 С. 9-14.
- 5. Юнаков А.Н., Пугнин В.И. Проблемы и пути создания мощных широкополосных многолучевых клистронов в средней части сантиметрового диапазона длин волн //Электронная техника, Сер. 1, «СВЧ-техника». 2013. Т. 519. № 4. С. 64-67.
- 6. Ives L., Bui T., Read M. et al. Design of asymmetrical electron beam devices using computer optimization. //Proc. Vacuum Electronics Conference, 2009. IVEC '09. IEEE International. 2009 – C. 119-120.
- 7. Ives R.L., Attarian A., Tallis W. et al. Design of Doubly Convergent Multiple-Beam Electron Guns //IEEE Transactions on Plasma Science. 2010. T. 38. № 6. C. 1337-1344.
- 8. Галдецкий А.В., Голеницкий И.И., Духина Н.Г. и др. Многолучевая пушка, формирующая криволинейные электронные лучи с высокой сходимостью //Электронная техника сер. 1 «СВЧ техника». 2007. № 5(493). С. 17-20.
- 9. Гаврилов О.Ю., Дроздов С.С., Невский П.В. Многолучевая электронная пушка. Патент SU 1136666 A1, СССР, 1994
- 10. Forno M.D., Tantawi S.G., Ruth R.D. et al. Progress on design of radial klystrons. //Proc. 2016 IEEE International Vacuum Electronics Conference (IVEC). 2016 C. 1-2.
- 11. Wang S., Gong Y., Wei Y. et al. Study on the Radial-Sheet-Beam Electron Optical System //IEEE Transactions on Plasma Science. 2012. T. 40. № 12. C. 3442-3448.